

1. Record Nr.	UNISA996279733003316
Titolo	15th IEEE International Conference on Advanced Thermal Processing of Semiconductors--RTP 2007 : October 2-5, 2007, Grand Hotel Baia Verde, Catania, Italy / / IEEE Electron Devices Society
Pubbl/distr/stampa	IEEE
ISBN	1-5090-8215-8
Disciplina	621.3815/2
Soggetti	Semiconductors - Heat treatment Rapid thermal processing Semiconductor doping Semiconductors - Defects
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia